

Certificado de Participação

Concedido pela Faculdade de Tecnologia de Pindamonhangaba à

Cássia Amanda Rosa da Costa

Por sua presença no curso “**Micrscopia Eletrônica de Varredura - MEV**”, realizado no dia 12 de novembro de 2015 com 3h30 de duração. Tal programação esteve prevista no VIII Simpósio de Tecnologia & II Jornada de Iniciação Científica, realizado pela Fatec Pindamonhangaba.

12 de novembro de 2015

Cristina de C. Ares Elisei

Prof. Dra. Cristina de Carvalho Ares Elisei
Diretora